

國立清華大學 奈微與材料科技中心

Center For Nanotechnology, Materials Science, and Microsystems, NTHU

DLP 無光罩曝光機代工申請表 DLP Maskless Exposure Application Form

申請人 Applicant Name		所屬單位 Department/Company	
連絡方式 Contact Information	Tel: _____ E-mail: _____	單位主管/ 指導教授簽章 Signature of Professor/Supervisor	
付款方式 Payment			
<input type="checkbox"/> 校內計畫編號 NTHU Project Number _____			
<input type="checkbox"/> 其他 Others _____			
送件日期 Date of Delivery : _____			

編號 NO.	一般製程 General Process	特殊製程 Special Process	備註 Notation
			使用的光阻需與負責人討論確認 The PR type should be discussed with manager.

儀器負責人簽章 Signature of Machine Manager : _____ 日期 Date: _____

取件人簽章 Signature of Recipient : _____ 日期 Date: _____

代工編號 Case NO. :